

- [4] Аникин В.И., Зайцев С.В., Корольков В.И., Шевцов В.М. В кн.: Интегральная оптика. Физические основы. Приложения. Новосибирск: Наука, 1986, с. 52–58.
- [5] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. 620 с.
- [6] Комник Ю.Ф. Физика металлических пленок. М.: Атомиздат, 1979. 263 с.
- [7] Дерюгин Л.Н., Сотин В.Е., Шевцов В.М. // Письма в ЖТФ. Т. 12. В. 2. С. 81–85.

Университет
Дружбы народов
им. Патриса Лумумбы

Поступило в Редакцию
8 июня 1988 г.
В окончательной редакции
2 декабря 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 3
05.2; 10

12 февраля 1989 г.

ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ ПЛОСКОСТНОМ КАНАЛИРОВАНИИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В ТОЛСТЫХ КРИСТАЛЛАХ

Т.А. Б оброва, Л.И. О гнев

Исследование излучения при канализировании в кристаллах релятивистских электронов с энергией несколько МэВ до настоящего времени проводилось лишь в случае малых толщин кристаллов ($\lesssim 20$ мкм). Обзор экспериментальных и теоретических работ можно найти в [1, 2]. Излучение же в толстых кристаллах, толщина L , которых значительно превышает длину деканализирования электронов L_g (~ 5 мкм), практически не исследовалось, что связано как с трудностью теоретического описания кинетики канализированных частиц, так и с проблемой исключения влияния фона при выполнении измерений. Значительное упрощение теоретической части исследования излучения при канализировании электронов в толстых кристаллах может быть достигнуто использованием асимптотической зависимости квазиравновесной населенности связанных уровней поперечного движения электронов на расстояниях $z \gg L_g$ при учете поглощения излучения на выходе из кристалла [3].

Поток излучения, испущенного электронами при плоскостном канализировании в кристалле толщиной L , частично поглощается, и на выходе из кристалла представим его в виде

$$N = \int_0^L W \cdot C(z) \exp(-\mu(L-z)) dz, \quad (1)$$

где $C(z)$ – населенность связанных состояний электрона, W – вероятность излучения фотона, μ – линейный коэффициент поглощения излучения.

На расстояниях в кристалле $z \leq L$ населенность энергетических уровней поперечного движения электрона в канале может быть определена через решение уравнения для волновой функции электрона $\langle \psi(x, z) \rangle$, усредненной по тепловым колебаниям атомов кристалла [4]. В качестве оценки $\ell(z)$ на таких расстояниях можно использовать экспоненциальную зависимость:

$$\ell(z) \sim \exp\left(-\frac{z}{L_g}\right), \quad z \leq L_g. \quad (2)$$

Когда глубина проникновения электронов в кристалл значительно превышает длину деканализации $z \gg L_g$, населенность каждого из n подбарьерных уровней электрона можно оценить через угловое распределение электронов $f(\theta, z)$:

$$\ell(z) = \frac{1}{n} \int_{-\alpha_1}^{\alpha_1} f(\theta, z) d\theta. \quad (3)$$

Здесь θ – угол отклонения электрона от направления канализации, α_1 – критический угол канализации. Распределение $f(\theta, z)$ связано преобразованием Фурье с поперечной корреляционной функцией электронов $R(x_1, x_2, z) = \langle \psi(x_1, z) \psi^*(x_2, z) \rangle$, определяемой из уравнения, полученного в приближении малоуглового рассеяния [3]:

$$2ik_z \frac{\partial}{\partial z} R + \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + k_z^2 \langle U(x_1, z) \rangle - k_z^2 \langle U(x_2, z) \rangle \right) R + \frac{i k_z^3}{2} (A(0) - A(x_1 - x_2)) R = 0. \quad (4)$$

Здесь k_z – проекция волнового вектора электрона на направление канализации, $U(x, z) = \frac{2m_e \omega}{k_z^2 h} V(x, z)$, $V(x, z)$ – кристаллический потенциал, $A(x_1 - x_2)$ – поперечная корреляционная функция для флукутирующей части кристаллического потенциала, соответствующей тепловым колебаниям атомов.

При $z \gg L_g$ асимптотическое приближение для углового распределения близко к гауссову [5]:

$$f(\theta, z) \approx (2\pi \langle \theta^2 \rangle)^{-1/2} \exp(-\theta^2/2\langle \theta^2 \rangle),$$

следовательно,

$$\ell(z) \approx \frac{2\alpha_1}{n} (2\pi \langle \theta^2 \rangle)^{-1/2}; \quad z \gg L_g. \quad (5)$$

На больших глубинах значительная часть электронов деканализируется, и расплывание пучка определяется диффузией в области углов $\theta > \alpha_1$,

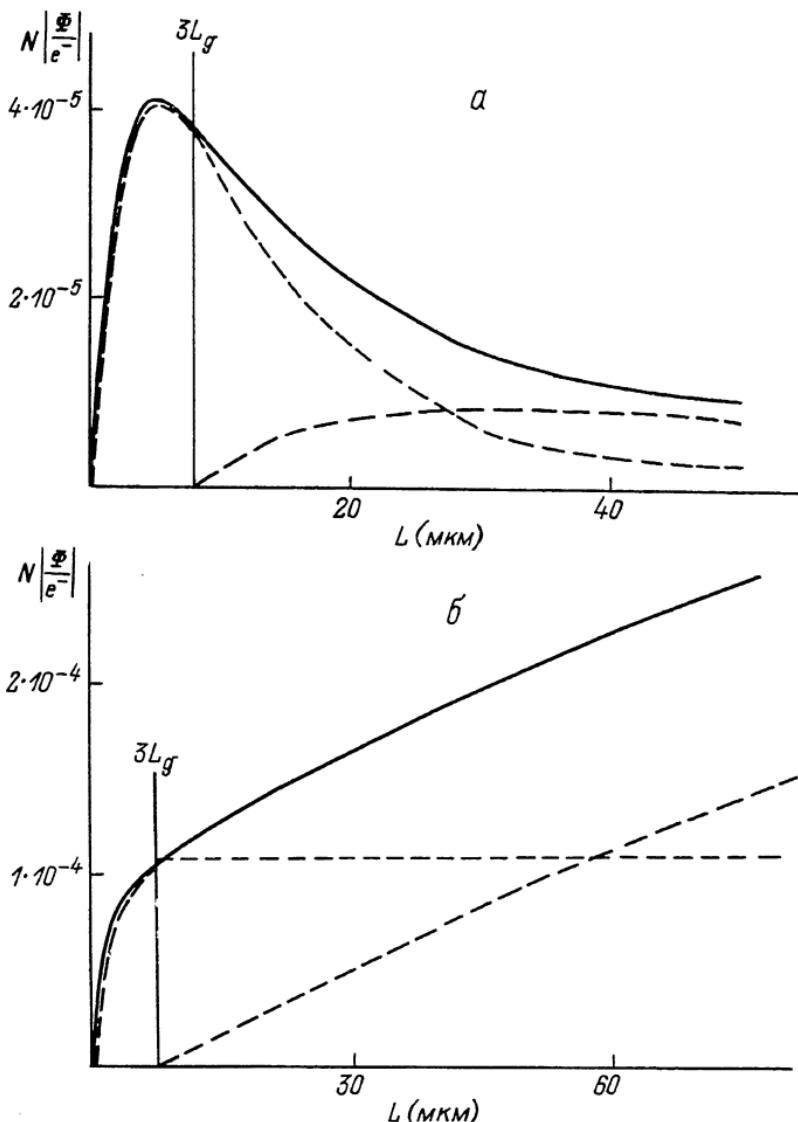


Рис. 1. Зависимость потока фотонов от толщины кристалла:
а) кремний, плоскость (110), $E=4$ МэВ, переход $1 \rightarrow O$, энергия фотона 1.7 КэВ; б) алмаз, плоскость (110), $E=54$ МэВ, переход $1 \rightarrow O$, энергия фотона 162 КэВ.

поэтому величина $\langle \theta^2 \rangle$ может быть определена в приближении аморфного вещества: $\langle \theta^2 \rangle \sim \frac{f}{2} \left(\frac{E_s}{E}\right)^2 \frac{z}{R}$, где E – энергия электрона, $E_s = 21$ МэВ, R – радиационная длина.

С целью качественного анализа излучения канализированных электронов в кристаллах различной толщины используем приближенные выражения для населенности (2), (5), сшивая значения $C(z)$ при

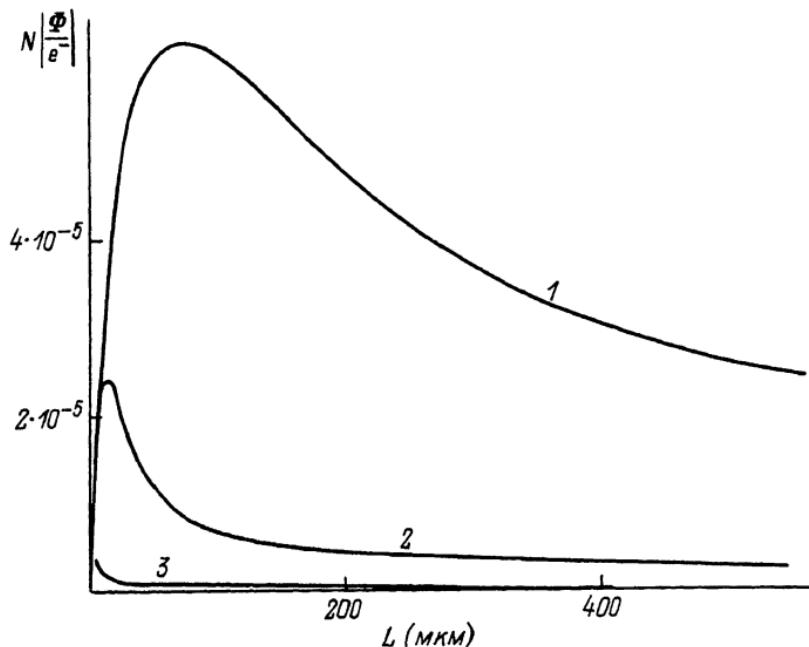


Рис. 2. Зависимость потока фотонов энергией 2 КэВ от толщины кристалла: 1 – бериллий, плоскость (0001), $E=4.8$ МэВ, переход $1 \rightarrow 0$; 2 – алмаз, плоскость (111), $E=4.4$ МэВ, переход $2 \rightarrow 1$; 3 – кремний, плоскость (110), $E=4.2$ МэВ, переход $1 \rightarrow 0$.

$z \ll L_g$ и при $z \gg L_g$ на глубине кристалла, например $z = 3L_g$.

Рассмотрим два примера. а) Каналирование электронов энергией 4 МэВ в кристалле кремния. На основе экспериментальных данных работы [6] была оценена длина деканализирования $L_g = 2.7$ мкм.
 б) Каналирование электронов энергией 54 МэВ в кристалле алмаза. В соответствии с результатами эксперимента [7], оценка для длины деканализирования дает $L_g = 2.5$ мкм. Результаты расчета выхода фотонов из кристаллов кремния и алмаза показаны сплошными линиями на рис. 1, а, б. Отдельно пунктирными линиями представлены вклады в излучение электронов, движущихся в канале при $z < 3L_g$ и при $z > 3L_g$. Два приведенных примера отличаются коэффициентами поглощения излучения веществом: в первом случае большим, во втором – пренебрежимо малым. В случае сильного поглощения максимальный выход фотонов приходится на толщину кристалла $L_{max} < 3L_g$ и определяется излучением электронов, канализированных при $z < L_{max}$. В случае же малого поглощения максимум достигается на гораздо больших толщинах и определяется излучением электронов, канализированных при $z \gg L_g$. В обоих случаях на достаточно большой глубине вклад в излучение электронов, остающихся в канале при $z > 3L_g$, становится доминирующим, что обусловлено их слабым рассеянием.

Рассмотрим рис. 2, где представлены оценки выхода фотонов энергией 2 КэВ, излучаемых электронами при канализировании в кристаллах бериллия, алмаза, кремния. В данном случае приближение аморфного вещества для оценки населенности использовалось на всей толщине кристалла. Такое допущение приводит к изменению оценок выхода излучения не более, чем в 1.5 раза, не меняя качественных выводов: в легких кристаллах (Be) максимум излучения при канализировании достигается на больших толщинах по сравнению с кристаллами более тяжелыми (*C*, *Si*), а величина максимума возрастает.

Таким образом, толщина кристалла, оптимальная с точки зрения наибольшего выхода излучения при канализировании, может значительно превышать длину деканализирования и будет тем больше, чем меньше поглощение излучения веществом. В этом случае основной вклад в излучение вносят электроны, остающиеся в канале на расстояниях, значительно больших длины деканализирования.

Л и т е р а т у р а

- [1] Coherence Radiation Sources / Eds. A.W. Saenz, H. Uberall. Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo: Springer-Verlag, 1985. 235 p.
- [2] Кумахов М.А. Излучение канализированных частиц в кристаллах. М.: Энергоатомиздат, 1986. 160 с.
- [3] Боброва Т.А., Огнев Л.И. Тезисы докл. Швейц. конф. по излучению релятивистских частиц в кристаллах, 25-30 мая 1988 г., Нальчик, 1988, с. 100-101.
- [4] Дабагов С.Б., Огнев Л.И. // ЖТФ. 1988. Т. 58. В. 9. С. 1695-1701.
- [5] Andersen J.U., Bonderup E., Lagsgaard E., Sorensen A.H. // Physica Scripta. 1983. V. 28. N 3. P. 308-330.
- [6] Andersen J.U., Eriksen K.R., Lagsgaard E. // Physica Scripta. 1981. V. 24. N 3. P. 588-600.
- [7] Gouanere M., Cueno N., Berman B.L. et al. // Nuclear Instr. Meth. 1982. V. 194. N 13. P. 225-228.

Институт атомной
энергии им. И.В. Курчатова

Поступило в Редакцию
28 ноября 1988 г.